



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  
TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS  
DIRETORIA DO CAMPUS CURVELO



PORTARIA Nº 1 / 2020 - DCCV (11.59)

Nº do Protocolo: 23062.009751/2020-14

Curvelo-MG, 16 de abril de 2020.

A DIRETORA DO CAMPUS CURVELO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Educação, usando de suas atribuições legais, e considerando (i) o disposto no Edital nº 32/2020, de 07 de abril de 2020 da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário; (ii) a Resolução CD-014/17, de 28 de junho de 2017 e (iii) o disposto na Portaria DIR-364/18, de 02 de maio de 2018

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão para análise do mérito da proposta de ação de extensão intitulada "*Máscaras do Bem: Confeção e Distribuição de Máscaras Caseiras como instrumentos de proteção individual para prevenção e enfrentamento ao estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)*", sob coordenação da servidora Edilene Soares de Souza, a ser composta pelos seguintes membros.

I - Profa. Alba Valéria Durães Milagres

II - Profa. Bárbara Cotta Padula

III - Profa. Maria Adélia da Costa

Parágrafo único. A presidência da Comissão ficará a cargo da Profa. Maria Adélia da Costa

Art. 2º Estabelecer o prazo até 20/04/2020 para conclusão dos trabalhos.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na presente data.

Publique-se e cumpra-se.

(Assinado digitalmente em 16/04/2020 13:28 )

MARIELLE HOALLE MOREIRA BENEVIDES LAGE

DIRETOR

Matricula: 2115554

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.cefetmg.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 1, ano: 2020, tipo: PORTARIA, data de emissão: 16/04/2020 e o código de verificação: d2d0442033